

DEUTSCHES PATENTAMT

(2) Aktonzeichen: (2) Anmeldetag:

P 35 31 942.9 7. 9.85

(3) Offenlegungstag: 30. 4.86

Behördeneigentum

(3) Unionspriorität: (2) (3) (3) (17.09.84 JP 194291/59

(7) Anmelder:

Japan Atomic Energy Research Institute, Tokio/Tokyo, JP; Osaka Vacuum, Ltd., Osaka, JP

(74) Vertreter:

Schickedanz, W., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 6050 Offenbach

@ Erfinder:

Murakami, Yoshio, Mito, Ibaragi, JP; Abe, Tetsuya, Tokai, Ibaragi, JP; Ikegami, Tatsuji, Sakai, Osaka, JP; Kaneto, Shigeru, Hino, Tokio/Tokyo, JP

BEST AVAILABLE COPY

(3) Rotationspumpe

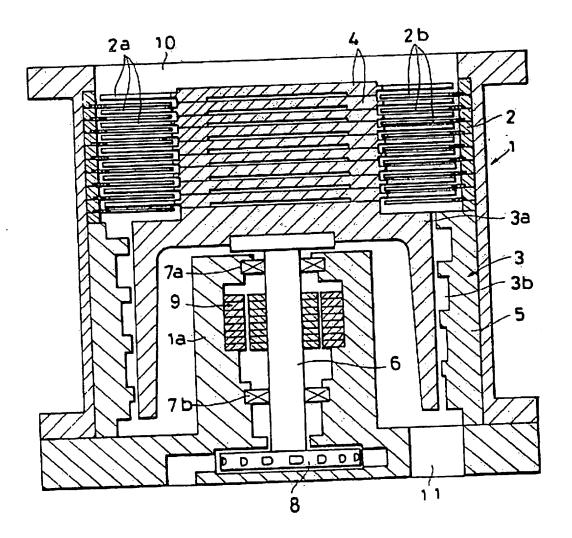
Die Erfindung betrifft eine Rotationspumpe. Bei dieser Rotationspumpe bestehen die rotierenden Teile aus elektrisch schlecht leitendem Material. Wird eine solche Pumpe, die sehr schnell rotiert, in der Nähe eines Fusionsreaktors mit starkem Magnetfeld angeordnet, so entstehen sehr geringe Wirbelstromverluste. Es ist hierdurch nicht nötig, die Pumpe weit entfernt von dem Reaktor aufzustellen, was eine lange Zuführungsleitung bedingen würde.

Nummer: Int. Cl.⁴: Anmeldetag: Offenlegungstag: 35 31 942 F 04 D 19/04 7. September 1985 30. April 1986

3/04

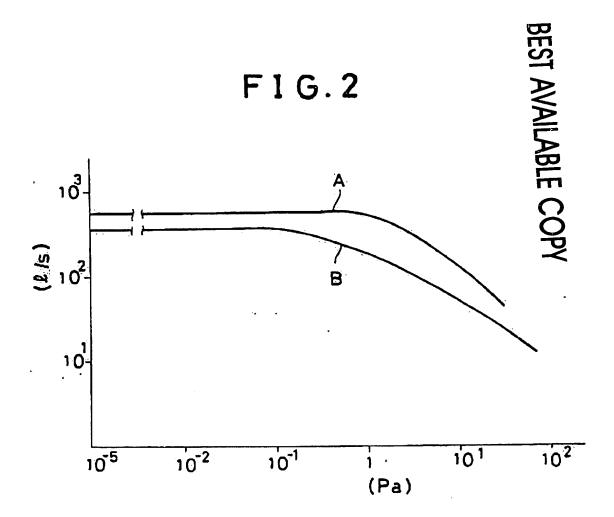
- /13 -

FIG.1



tsuya. iaka.

BEST AVAILABLE COPY



(4)

,

Ą

id